國立交通大學工學院專班半導體材料與製程設備學程 101 學年度第 2 學期課程計畫表

永課	課	程 名 稱	必	學	時	教 師		ل	上 課	時間	J	
久號	中文	英 文(有永久課號者免填)	選修	分	數	人事代碼	1	11	111	凹	五	六
ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						
ISE 5201	平面顯示材料及元件	Flat Panel Display Materials and Devices	選	3	3	林宏洲 T8918	IJK EF201					
ISE 5203	半導體材料在能源科技之 應用	Semiconductor in Energy Technologies	選	3	3	吳樸偉 T9435					IJK EF201	
ISE 5206	半導體材料分析	Materials Characterization for Semiconductors	選	3	3	張 立 T8627 潘扶民 T9241		IJK EF201				
ISE 5207	半導體微影、清洗、檢測 技術與設備	Semiconductor Lithography, Cleaning and Inspection	選	3	3	柯富祥 T9411			IJK EE144			
ISE 5209	封裝技術與設備	Packaging Technology and Equipment	選	3	3	陳仁浩 T8505				IJK EE205		

備註:

- 1. 碩士論文研究,限有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才可選修。
- 2. 上課教室: EE 為工程五館, EF 為工程六館。
- 3. 上課時間: IJK 為週一至週五晚上 6 點半至 9 點半, BCD 為每週六上午 9 點至 12 點

單位主管簽章:	贮巨ダ辛。
里们 十 它 命 豆 •	TT 拉爾貝。
十四二百双十十	ル C X キャ